PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

01-166599

(43) Date of publication of application: 30.06.1989

(51)Int.Cl.

H05K 3/46

H01B 3/00

(21)Application number: 62-324955

(71)Applicant: NARUMI CHINA CORP

(22)Date of filing:

(72)Inventor: YANO SHINSUKE

SUNAHARA HIROBUMI

NONOMURA TOSHIO

(54) MANUFACTURE OF LAMINATED CERAMIC SUBSTRATE

22.12.1987

(57) Abstract:

PURPOSE: To make it possible to obtain a built-in capacitor having large capacitance, by preventing a liquid phase from being generated in a dielectric layer in the course of baking a dielectric layer comprising a material having high dielectric constant and an insulating layer having low dielectric constant integrally at the same time.

CONSTITUTION: A laminated ceramic substrate comprises a capacitor comprising a material having high dielectric constant whose main component is lead oxide and an insulating layer having low dielectric constant of 15 or less. In the course of integrally baking the capacitor and the insulating layer at the same time at a temperature of 1100° C or lower, they are baked after they are sufficiently compounded by raising a temporary baking temperature or temporary baking time. As a result, it is possible to obtain a built-in capacitor having high capacitance (dielectric constant) because a liquid phase is not generated in the capacitor in the course of baking at the same time.

(3)

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A)

平1-166599

@Int_CI_4

識別記号

庁内整理番号

四公開 平成1年(1989)6月30日

H 05 K 3/46 H 01 B 3/00

Q-7342-5F H-8623-5E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

図発明の名称 積層セラミツク基板の製造方法

②特 頤 昭62-324955

塑出 願 昭62(1987)12月22日

切発明者 矢野

信 介

愛知県名古屋市緑区鳴海町字伝治山3番地 鳴海技術研究

所内

切発 明 者 砂 原

博文

愛知県名古屋市緑区鳴海町字伝治山3番地 鳴海技術研究

所内

⑩ 発明者 野々村 俊夫

愛知県名古屋市緑区鳴海町字伝治山3番地 鳴海技術研究

所内

⑪出 顋 人 鳴海製陶株式会社

受知県名古屋市緑区鳴海町字伝治山3番地

明 樞 書

1. 発明の名称

積層セラミック基板の製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 酸化鉛を主成分とする高調電車材料を仮 焼してなる内蔵された誘電体層と、誘電車が 15以下の低調電車絶縁層とを含みこれ等を一 体的に1100で以下の温度で同時焼成する過程 において、装調電体層中に液相の生じないことを特徴とする積層セラミック基板の製造方法
- (2) 高調電率材料を無示差分析計の吸熱ビーク温度よりも少なくとも70℃以上の高温度で仮焼してなることを特徴とする特許請求の範囲第1 項の復居セラミック基板の製造方法
- 3 . 発明の詳細な説明
- イ、発明の目的

及業上の利用分野

本 発明 は 講 電 率 の 高 い 調 電 体 材 料 を 内 蔵 した 大 容 量 コ ン デ ン サ を 有 す る 低 温 焼 成 の 積 層 回 路 セ ラ ミ ッ ク 基 板 の 製 遠 方 法 に 関 す る 。

提来の技術

電気固路器板としてセラミックを多層化し その各層に導体配線を、又各層を接続するス ーホールやビヤホールを有する多層回路セ ラミック基板が使用されている。この回路基 板においては、コンデンサ都品は通常チップ コンデンサと呼ばれるコンデンサ素子を回路 基板の表面にはんだ付けされ使用される。し かしながら、回路基板の表面は限られたもの であり、表面には半導体素子、抵抗素子や表 面配級導体もあるので、基板が大きくなって しまう、これらの素子を内蔵できれば、器板 は小型化でき、又高無限化できる。そこで内 部に高い朋塩率を有する鍋塩体層を使用した 高容量コンデンサを内置化した積層基板が報 告されている。この場合誘電体層以外の絶縁 体層には調電車が15以下の低調電率材料が使

特開平1-166599 (2)

用される。そうしないとクローストークの問題や信号分配部分の信号の伝播選延の問題が生ずる為である。

発明が解決しようとする問題点

これ等の苦板の簡單体材料としては一般に 鉛を含むプロブスカイト構造の材料を使用す るが焼成後、内蔵講電体材料の頭電車が内蔵 化しないで請収体単独で焼成した場合よりか なり小さくなってしまう問題があった。これ は河崎焼成する際に、抗電体材料中に絶縁材 料の成分が拡散したり、又速に誘電体材料の 成分が絶縁材料中に拡散する為であるが、さ らに焼成過程で調理体材料に液相が生ずるの でその拡散が加速されてしまうからである。 例えば米国特許第4.567.542 によればト記の ような絶縁材料に内蔵された誘電体材料は最 も大きもので3,000 程度であり、これは内蔵 せずに誘電体のみで焼成した場合に得られる 10.000~20.000に比較するとかなり小さくな っていることがわかる、

材料の成分の拡散によるもので、さらにそのでは対象体材料中に生ずる液相により加速されるからである。よって本発明では調査などを使用するものである。液相が生じない製造方法を使用するものである。液相が生じるかとうかは、DTA(示差熱分析)により確認をきる。 昇温の過程で液相が生じる場合は吸熱により 対出るし、降温過程で発熱ビークがでる場合 もある。

ロ 発明の構成

問題点を解決するための手段

本発明は(1) 酸化的を主成分とする高調電率材料を仮焼してなる内蔵された調電体層と、 調電率が15以下の低調電率絶縁層とを含みこれ等を一体的に1100で以下の温度で同時規成する過程において、該調電体層中に液相の生じないことを特徴とする積層セラミック基板の製造方法及び

(2) 高請電率材料を無示差分析計の吸熱ビーク温度よりも少なくとも70℃以上の高温度で仮焼してなることを特徴とする特許請求の範囲第1項の程層セラミック蓋板の製造方法からなる、

作用

本発明者等は高調電率材料を内蔵させかったの講電率の減少を防止するため電々研究の結果本発明に至ったものである。すなはちコンデンサを内蔵した場合に講電率が減少するのは、前述したように調電体材料及び絶縁体

材料及び絶縁体材料間の成分の相互拡散によるコンデンサーの調電率の減少を防止するためには高誘電率層と低誘電率層間にさらに高誘電率層の中間層を設けることで改善を図ることができる。

特開平1-166599(3)

絶縁材料としては誘葉体と同時焼成される ので1100で以下で焼成できるものが使用され る、又上記の信号の伝播選延の問題があるの で納電率は15以下のものが使用される。

例えば硼珪酸ガラスや、さらには敷種類の 酸化物 (例えばMgO, CaO, BaO, SrO, Al 2Os, PbO, KaO, NagO, ZnO, LigO, ZrOg, TiOg 等)を会せが ラスとアルミナ、石英、ムライト、コージェ ライト,スピネル等の混合物を原料とするも のが、挙げられるが、その他800 ~1100℃で 焼成できるものであれば何でも良い。

積層高板を得るにはグリーンシートを使用 したシート預層法やシート印刷積層法を利用 するのが好ましい。シート履歴法の場合を募 1 図で説明する、第1 図は説明の便宜上全工 程を一つの図面で示してある。

先ず低調電車材料用の原料混合粉を使用し てドクタープレード法により成形し、原み0. 1 ~ 0.5mm 程度の低級電車グリーンシート1 を持る。これに必要な記録パターン2 を、As, As-Pd.Au 等の800 ~1100でで焼成可能な導 体材料ペーストを使用してスクリーン印刷す る。又、他の導体層との接続には打ち抜き金 型やパンチングマシーンで低請電車グリーン シート1に形成された0.2~0.5mm Φのスル ーホール3を通じて行うようにし、異体ペー スト4 を充填する。

以上と阿根な方法で得られた厚み30~400 μ m 程度の高請電平材料よりなるグリーンシ ート5にコンデンサ形成用電艦6と必要なス ルーホール3 や配線パターンを形成する。さ らにその下に配線パターンを印刷した低請電 平グリーンシート1を被用した後、80~150 で、50~250kg/cm²の条件で熱圧者し一体化 する。そして 800 ~1100℃の焼成温度で焼成 しコンデンサ内蔵セラミック基板を得る。 第1 図に示すようにRuOa系やBlaRuaOa系等の 低抗体7を焼成後の基板に通常の厚膜法によ り形成し、必要によっては基板内部、表面上 に基板と同時焼成により得ることも可能であ

ŏ,

実 施 例

以下実施例並びに比較別について本発明を 詳細に説明する。単位は重量%で示す。 実施例1

1450℃で溶融、水中葱冷して作成したCaO 18.2%, A120, 18.2%, S10, 54.5%, B20, 9.1% の報 成を持つ平均粒径3~3.5 μm のガラス粉末 60%と平均粒径1.2 μ m のアルミナ粉末40% の混合物に、溶剤(トルエン),パインダー(アクリル樹脂) 可塑剤 (DOP) を加え、十分に 混練して粘度2,000~40,000CPS のスラリー を作成し、過常のドクタープレード法を用い て厚み 0 . 4 a m の第 2 図に示す低値電率材料の グリーンシート8 を作成した。このグリーン シート 8 を 900 でで焼成した 蓋板の特性は、 請軍車 c · ≈ 7.8 嵩北重 = 2.9. 無 闡 膜 係 数 = 5. 3×10 * 4/ で、抗析強度 = 2400kg/cm2であっ た. このグリーンシート 8 を 30 mm 角 に 切断し

た後0.3== Φのスルーホール3 を形成した後 、A # 90%、P d 10%の混合粉末に有機パインダー (エチルセルローズ)と溶剤(テルヒネオール) を加えて作成した媒体材料ペースト4をス ルーホール3に充填し、同時導体ペーストを 使用して配料パターン2を印刷した。

PbO, FegOn, NbgOs, NOs, ZaD を所定量秤 量した後、選式形砕し乾燥する。乾燥原料を 850 ℃で仮焼し、温式粉砕た後、乾燥する。 上記と同様の方法で100 μ m 厚の高誘電率グ リーンシート9 を作成した、このグリーンシ ート9 を30mm角に切断した後、両面の相対す る位置に、上記導体ペースト4を使用して20 ■■角の電極6をスクリーン印刷した。第2図 に示した構造になるように、印刷を終了した 低調電車グリーンシート1 と高調電車グリー ンシート5 を積層した後、100 ℃、100kg/cm² で無圧着した。通常の電気式バッチ切を使用 して900 で、30 分同酸化雰囲気焼成した。得 られた容量は110mF で高勝電率材料の誘電率

特開平1-166599(4)

は e , = 4.200 at 1 k H Zであった。使用した誘電体料料の仮焼物を DTA で分析したとろ第3 図に示したように液相の発生を示す昇温過程での吸無ビークがみられず、焼成過程では強性が発生しないとことを示している。同様な相違を 800 でで仮焼した誘電体材料を使用して作成したところ、得られた誘電率は4.100で上配実施例とほぼ同様だった。また DTA による誘電体材料の分析結果では、液相は発生していなかった。

比較例1 実施例1 と同様の構造を持ち、組織の構造を持ち、収集を例2 に同じ調整体材料を750 で、収集したものを使用して作成した。得らた、保証の形で調整率は3,000 で低かった。使用度をおり、では30mmののでは3,000 でにかった。ところ第4 図にがからに730 でに昇温をで吸熱に一つこれで、りうに730 でに昇温をで収熱に一つこれで、りうに730 でに昇温を表にして、からいませんの調整をあることを対象をあることを対象を表に変更を表している。

トを30mmと 30mmに X 30mmと X 30mmと X 30mmと X 30mmに X 30mm

比較例2

比較例1 で使用した750 でで仮規した調理体材料を使用して実施例2 の積層基板を作成した。得られた講性体の調電率は3.400 で実施例2 に比較するとかなり小さかった。

がわかり少なくとも仮境温度は DTA の吸無ビーク 温度より 70℃高くする必要のあることがわかった。

実施例2.

市販のアルミノ鉛ホウケイ酸ガラス(Pb0-Al = 0 = -510 = -B = 0 = 系)を粉砕して作成した平均数径3 ~ 3.5 μ m のガラス粉末50% と平均粒径1.2 μ m のアルミナ粉末50% の混合物を実施例1 と同様の方法で0.4 m m 厚のグリーンシートを900 でで焼成した基板の特性は、開電率 e ν = 7.5. 常比重 = 2.95, 無 即張係数 = 5.5 × 10⁻⁶/ で、抗析数度 = 2.200 k g/cm² であった。

第5 図に示すようにこの低誘な率グリーンシート 1 を 30 mm 月に切断した後 0.3 mm ののスルーホール 3を形成した後、異雑例 1 で作成した Ag-Pd 導体ペースト 4 をスルーホール 3に充城し、同じ導体ペースト 6 使用して配線パターン 2 を印刷した。実施例 1 で作成した850 でで仮焼した高誘な事材料グリーンシー

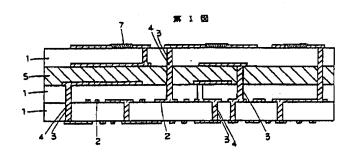
ハ、発明の効果

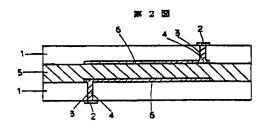
本発明は酸化的を主成分とする高級電平村 科技の関したコンデンサと調電率が15以下の ではいてその同時焼成時の過程やコンデン がはおいてその同時焼成時の過程を出いります。 中に油を生じがはいい、逆来放ったが かに高い容量(誘電平)を有するのために かけが得られるものである。 が得られる対象 が得られる効果 は低めて大きい。

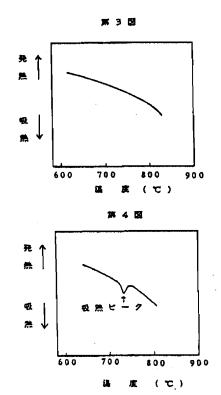
4. 滋菌の簡単な説明

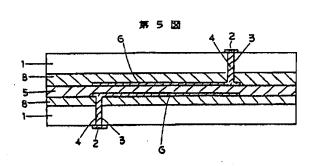
第1回、第2回、第5は本免明の程度セラミック選択の一実施例である。第3回、第4回は示差無分析(DTA)による昇温過程での一般的温度と示差無の関係を図示したものである。第3回は発無、吸無のみられない本免明の場合を、第4回は液相が生じ収無ピークが発生している比較例の場合を示す。

特開平1-166599 (5)









特開平1-166599 (6)

手続補正書(方式)

昭和63年4月5日

特許庁長官殿

1. 事件の表示



昭和62年特許顯第324955号

2. 発明の名称

一枚層セラミック基板の製造方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出類人

郵便番号 458

住所 名古屋市緑区鸣海町字伝治山3番地

氏名 喝海製陶株式会社心图

代表者 西 岡 邦

(電話) 052-896-2271 (直)

4. 補正の命令の日付(発送日) 昭和63年3月29日

5. 補正の対象

明細書の図面の簡単な説明の間の第5図の説明

6、 補正の内容

明細番第14頁第12行の「第5」を「第5図」に訂 正する.

以上